

擴散製程課專業試題

- 1. 半導體製程最基礎的材料為何?
- 2. 請問晶片(wafer)的最主要組成為何?
- 3. 請問目前晶片(wafer)的大小直徑可分為?
- 4. 請問本公司的製程為幾吋製程?
- 5. 請問半導體製程最常用的長度單位為何?
- 6. 請問半導體製程是否須要用到化學物品?
- 7. 何謂半導體?
- 8. 請問半導體製程的四個最主要製程?
- 9. 請問擴散製程最重要的參數為何?
- 10. 請問擴散製程最主要的機組為何?
- 11. 請問擴散製程最主要生成的 Film 為何?
- 12. 請問擴散製程最主要使用的氣體為何?
- 13. 請問爐管成長二氧化矽(SiO2)的溫度至少要多少?
- 14. 請問離子植入機的製程原理為何?